# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

## CONCISE STATEMENT OF RELEVANCY BETWEEN THE INVENTION AND MATERIALS

- 1. Japanese Unexamined Patent Publication No.Hei.9-237428
- 2. Japanese Unexamined Patent Publication No.Hei.4-23235

These publications are described in the specification.

(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

### 特開平9-237428

(43)公開日 平成9年(1997)9月9日

(51) Int.C1.6

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

G11B 7/09 7/085

G11B 7/09 D

7/085

D

#### 審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 11 頁)

(21)出願番号

特願平8-335922

(22)出願日

平成8年(1996)12月16日

(31) 優先権主張番号 特願平7-354198

(32)優先日

平7 (1995)12月27日

(33)優先権主張国

日本(JP)

(71)出顧人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 川村 洋

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

(72)発明者 久保 毅

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

(72)発明者 金沢 孝恭

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

(74)代理人 弁理士 岡▲崎▼ 信太郎 (外1名)

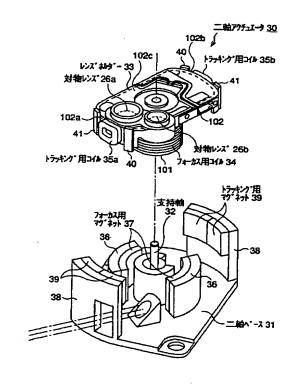
最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 二軸アクチュエータ及び光ディスク装置

#### (57) 【要約】

【課題】 簡単な構成により、何れの方式の光ディスク であっても、対応する対物レンズに切換えることによっ て、光ディスクの再生を正しく行うこと。

【解決手段】 支持軸32に沿って摺動可能に且つこの 支持軸の周りに回動可能に支持されていて、対物レンズ 26を保持するレンズホルダー33と、このレンズホル ダーに取り付けられたフォーカシング用コイル34及び トラッキング用コイル35と、これらにそれぞれ対向す るフォーカシング用マグネット37及びトラッキング用 マグネット39とを備え、前記レンズホルダー33が、 支持軸32に対して同一円周上の異なる角度位置に、複 数個の異なる形式の光ディスクに対応した対物レンズ2 6a, 26bを保持しており、さらに、トラッキング用 コイルとトラッキング用マグネットの相互作用により、 各対物レンズが光路中に挿入される中点位置に移動され る構成。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 支持軸に沿って摺動可能に且つこの支持 軸の周りに回動可能に支持されていて、光軸が支持軸に 平行になるように対物レンズを保持する、レンズホルダ ーと、

このレンズホルダーに取り付けられたフォーカシング用 コイル及びトラッキング用コイルと、

これらフォーカシング用コイル及びトラッキング用コイルに、それぞれ対向するように固定配置されたフォーカシング用マグネット及びトラッキング用マグネットとを備え、

前記レンズホルダーが、

支持軸に対して同一円周上の異なる角度位置に、複数個 の異なる形式の光ディスクに対応した対物レンズを保持 しており、

さらに、トラッキング用コイルとトラッキング用マグネットの相互作用により、各対物レンズが光路中に挿入される中点位置に移動される構成としたことを特徴とする 二軸アクチュエータ。

【請求項2】 前記レンズホルダーの一端に設けられたトラッキング用コイルと、

このトラッキング用コイルに対向して、固定側に設けられ、S極、N極が並んで着磁されたトラッキング用マグネットと、

前記レンズホルダーに固定され、前記トラッキング用マグネットの着磁境界に沿った形状でなる少なくとも2つの磁性体とを有し、

この2つの磁性体が、前記着磁境界に対向した位置に移動することで、前記各対物レンズが、それぞれに対応した中点位置に移動される構成としたことを特徴とする請求項1に記載の二軸アクチュエータ。

【請求項3】 光ディスクを回転駆動する駆動手段と、回転する光ディスクに対して対物レンズを介して光を照射し、光ディスクの信号記録面からの戻り光を対物レンズを介して光検出器により検出する光学ピックアップと、

対物レンズを二軸方向に移動可能に支持する二軸アクチュエータと、

光検出器からの検出信号に基づいて、再生信号を生成す る信号処理回路と、

光検出器からの検出信号に基づいて、光学ピックアップ の対物レンズを二軸方向に移動させるサーボ回路とを備 え、

前記二軸アクチュエータが、

支持軸に沿って摺動可能に且つこの支持軸の周りに回動 可能に支持されていて、光軸が支持軸に平行になるよう に対物レンズを保持するレンズホルダーと、

このレンズホルダーに取り付けられたフォーカシング用 コイル及びトラッキング用コイルと、

これらフォーカシング用コイル及びトラッキング用コイ

ルに、それぞれ対向するように固定配置されたフォーカ シング用マグネット及びトラッキング用マグネットとを 備え、

前記レンズホルダーが、

支持軸に対して同一円周上の異なる角度位置に、複数個 の異なる形式の光ディスクに対応した対物レンズを保持 しており、

さらに、トラッキング用コイルとトラッキング用マグネットの相互作用により、各対物レンズが光路中に挿入される中点位置に移動される構成としたことを特徴とする 光ディスク装置。、

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光学式記録媒体、例えば、コンパクトディスク(CD), CD-ROMや光磁気ディスク等(以下「光ディスク」という)の情報の記録及び/再生用の光学ピックアップにおける二軸アクチュエータ及び光ディスク装置に係り、特にディスクフォーマットの異なる複数種類の光ディスクの再生が可能であるようにした二軸アクチュエータ及び光ディスク装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、光ディスク再生用の光学ピックアップは、例えば、発光手段としての半導体レーザ素子と、半導体レーザ素子からの光を光ディスク上に照射する対物レンズと、この対物レンズを二軸方向に移動可能に保持する二軸アクチュエータと、光ディスクからの戻り光を検出する光検出器と、この光検出器の検出信号に基づいて、二軸アクチュエータをフォーカシン方向及びトラッキング方向に駆動制御するサーボ回路とから構成されている。

【0003】ここで、二軸アクチュエータは、光ディスクの信号記録面に対して垂直に延びる支持軸に対して、軸方向に移動可能に且つ軸の周りに回動可能に支持されたレンズホルダーと、レンズホルダーの上記支持軸から偏心した位置で光軸が支持軸に平行に保持された単一の対物レンズと、支持軸が取り付けられる二軸ベースとから構成されている。さらに、二軸アクチュエータは、レンズホルダーの円筒状の外周面に、フォーカシング用コイルが巻回されると共に、フォーカシング用コイルの外面に、一対のトラッキング用コイルが取り付けられている。これに対して、二軸ベース上には、マグネットが、上記フォーカシング用コイル及びトラッキング用コイルに対向するように配設されている。

【0004】このような構成の光学ピックアップによれば、サーボ回路からのトラッキングサーボ及びフォーカスサーボにより駆動制御された駆動電圧が、各コイルに対して供給されることにより、各コイルに発生する磁束が、マグネットからの磁束と相互に作用する。そして、このレンズホルダーが、支持軸の周りに回動すると共

に、この支持軸に沿って摺動することになる。これにより、レンズホルダーの回動中心から偏心して保持された対物レンズは、レンズホルダーの回動により光ディスクに対する接線方向に移動することにより、実質的にトラッキング方向に関して適宜に移動される。さらに、レンズホルダーの摺動により対物レンズは軸方向に移動することにより、フォーカシング方向に関して適宜に移動されるようになっている。これにより、光ディスクに対して照射された光が、光ディスクの信号記録面に正確にスポットを形成することになる。そして、光ディスクの光によって反射された戻り光が、光検出器に入射し、この光検出器からの検出信号に基づいて、光ディスクの再生信号が検出されることになる。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】ところで、光ディスクは、コンピュータの補助記憶装置、音声・画像情報のパッケージメディアとして、記録密度を上げることによる記録信号の高容量化が考えられている。そして、記録密度を上げた場合、光ディスクへの信号の記録、及び/又は読み出しを行うために、対物レンズの開口数NAを、より大きくする方法が考えられる。しかし、開口数NAを大きくすると、信号読み取り時における光ディスクの傾きに対する許容範囲が減少してしまうという問題がある。

【0006】すなわち、光ディスクは、所定のディスク 基板厚(例えば、コンパクトディスク等の場合には、 1. 2mm) の透明基板を介して、信号記録面が備えら れているので、光学ピックアップの対物レンズの光軸に 対して光ディスクが傾いた場合には、波面収差が生じ て、再生信号 (RF信号) に悪影響が出てしまう。この 際、波面収差は、開口数NAの3乗とスキュー角 f の約 1乗とディスクの基板厚に比例して発生する3次のコマ 収差に大きく依存する。ここで、低コストで大量生産さ れたポリカーボネイト等から成るディスク基板厚が1. 2mmの透明基板を備えた光ディスクの場合には、スキ ュー角 θ が例えばプラスマイナス 0. 5 乃至プラスマイ ナス1度であることが想定され、上述した波面収差によ って、光学ピックアップから照射される光ビームに基づ く光ディスクの信号記録面上の結像スポットが非対称に なってしまう。その結果、記録信号間の符号間干渉が著 しく増加することになり、正確なRF信号の再生が行な われ得なくなってしまう。

【0007】しかしながら、この3次のコマ収差が光ディスクのディスク基板厚に比例することに着目して、光ディスクのディスク基板厚を薄くし、例えば0.6mmの透明基板を介して信号記録面を配するように構成することにより、3次のコマ収差を半減させるようにすることが可能であり、結果的に波面収差を減少することが可能となる。そして、上述したように、光ディスクの高密度化を実現するために、ディスクの透明基板厚を薄くし

た光ディスクを用いることは有効であるが、その場合、 光ディスクとして、ディスク構造の異なる二つの規格、 即ちディスクの透明基板厚が比較的厚い(例えば1.2 mm)のものと、ディスクの透明基板厚が比較的薄い (例えば0.6 mm)のものが混在することになる。そ して、光ディスクの記録及び/又は再生を光ディスク装 置にあっては、上述した異なる構造をしたディスクに対 して、互換性を備えていることが要求されるものと考え られる。

【0008】ところで、例えば対物レンズから光ディス クの信号記録面までの間の収束光路中に厚さ t の平行平 板が挿入されると、この厚さtと開口数NAに関して、 t×(NA) 4乗 に比例する球面収差が発生するの で、対物レンズは、この球面収差を打ち消すように設計 されている。ディスク基板厚が異なると、球面収差も異 なることから、一方のディスク構造規格、例えばディス ク基板厚0.6mmの光ディスクに対応した開口数NA である対物レンズを使用して、他方のディスク構造規 格、例えばディスク基板厚1.2mmのコンパクトディ スク,追記型光ディスク,光磁気ディスク等の光ディス クを再生しようとすると、ディスク基板厚の差Tによっ て、予想外の4次の球面収差T×(NA)4乗 が発生 することになる。そして、光学ピックアップが対応し得 るディスク基板の厚さの誤差の許容範囲を大幅に越える ことになる。従って、光ディスクからの戻り光から、正 しく信号を検出することができないという問題があっ

【0009】かくして、従来の二軸アクチュエータによっては、複数の異なる形式の光ディスクを再生することが困難であるという問題があった。

【0010】本発明は、以上の点に鑑み、何れの方式の 光ディスクであっても、対応する対物レンズに切換える ことによって光ディスクの再生が正しく行われるように した、二軸アクチュエータ及び光ディスク装置を提供す ることを目的としている。

#### [0011]

【課題を解決するための手段】上記目的は、本発明によれば、支持軸に沿って摺動可能に且つこの支持軸の周りに回動可能に支持されていて、光軸が支持軸に平行になるように対物レンズを保持する、レンズホルダーと、このレンズホルダーに取り付けられたフォーカシング用コイル及びトラッキング用コイルと、これらフォーカシング用コイル及びトラッキング用コイルに、それぞれカウング用マグネットとを備え、前記レンズを保持しており、さらに、トラッキング用マグネットの相互作用により、各対物レンズが光路中に挿入される中点位置に移動される構成と

した、二軸アクチュエータにより、達成される。

【0012】上記構成によれば、二軸アクチュエータのレンズホルダーがトラッキング用コイルとトラッキング用マグネットの相互作用によって支持軸の周りに回動されることにより、複数個の対物レンズのうち、一つの対物レンズが光路中に挿入される。これによって、信号再生しようとする光ディスクに対応した対物レンズが使用される。このため、光源からの光ビームが上記対物レンズを介して光ディスクの信号記録面に対して正しく結像されるので、光ディスクの信号記録面からの戻り光が、光検出器に入射することによって、複数の異なる形式の光ディスクに関して、それぞれ最適な信号再生が行われることになる。

【0013】さらに、各対物レンズの光路中への挿入動作は、レンズホルダーに設けられたトラッキング用コイルと固定配置されたトラッキング用マグネットの相互作用によって、レンズホルダーが支持軸の周りに回動されることにより、実現される。

#### [0014]

【発明の実施の形態】以下、この発明の好適な実施形態を図1乃至図10を参照しながら、詳細に説明する。尚、以下に述べる実施形態は、本発明の好適な具体例であるから、技術的に好ましい種々の限定が付されているが、本発明の範囲は、以下の説明において特に本発明を限定する旨の記載がない限り、これらの態様に限られるものではない。

【0015】図1は、本発明による二軸アクチュエータを組み込んだ光ディスク装置の一実施形態を示している。図1において、光ディスク装置10は、光ディスク11を回転駆動する駆動手段としてのスピンドルモータ12と、光学ピックアップ13を備えている。ここで、スピンドルモータ12は、光ディスクドライブコントローラ14により駆動制御され、所定の回転数で回転される。また、光学ピックアップ13は、この回転する光ディスク11の信号記録面に対して、光を照射して、信号の記録を行ない、またはこの信号記録面からの戻り光を検出するために、信号復調器15に対して戻り光に基づく再生信号を出力する。

【0016】これにより、信号復調器15にて復調された記録信号は、エラーコレクション回路16を介して誤り訂正され、インターフェイス17を介して、外部コンピュータ等に送出される。これにより、外部コンピュータ等は、光ディスク11に記録された信号を再生信号として受け取ることができるようになっている。

【0017】光学ピックアップ20は、例えば光ディスク11上の所定の記録トラックまで、トラックジャンプ等により移動させるためのヘッドアクセス制御部18が接続されている。さらに、この移動された所定位置において、光学ピックアップ13の対物レンズを保持する二軸アクチュエータ(後述)に対して、当該対物レンズを

フォーカシング方向及びトラッキング方向に移動させる ためのサーボ回路 19が接続されている。

【0018】図2及び図3は、光ディスク装置10に組み込まれた光学ピックアップを示している。 図2及び図3において、光学ピックアップ20は、光源としての半導体レーザ素子21、光分割手段としてのグレーティング22、光分離手段としてのビームスプリッタ23、光路折り曲げ手段としての立上げミラー24、コリメータレンズ25、対物レンズ26を二軸方向に移動させるための二軸アクチュエータ30とから構成されている。

【0019】半導体レーザ素子21は、半導体の再結合発光を利用した発光素子であり、光源として使用される。半導体レーザ素子21から出射した光ビームは、グレーティング22に導かれる。

【0020】光分割手段としてのグレーティング22は、入射光を回折させる回折格子であって、半導体レーザ素子21から出射した光ビームを、0次回折光から成る主ビーム及びプラスマイナス1次回折光から成るサイドビームの少なくとも3本の光ビームに分離するために使用される。

【0021】ビームスプリッタ23は、その反射面23aが光軸に対して45度傾斜した状態で配設されており、グレーティング22からの光ビームと光ディスク11の信号記録面からの戻り光を分離する。即ち、半導体レーザ素子21からの光ビームは、ビームスプリッタ23の反射面23aで反射され、戻り光は、ビームスプリッタ23を透過する。

【0022】立上げミラー24は、図3及び図4に示すように、光路折曲げミラーであって、ビームスプリッタ23で反射された光ビームを上方(図3矢印A方向)に向かって反射させると共に、光ディスク11からの戻り光を水平方向(図3矢印B方向)に反射させる。この場合、立上げミラー24は、その傾斜方向が、光ディスク11のトラック方向(ディスク11の接線方向)に対して、45度の角度をなすように選定され、配置されている。

【0023】コリメータレンズ25は、図3及び図4に示すように、凸レンズであって、立上げミラー24で反射された光ビームを平行光に変換する。この場合、コリメータレンズ25は、立上げミラー24により折曲げられた光路、即ち光ディスクの信号記録面に対して垂直な光路内に配設されることになる。これにより、ビームスプリッタ23と立上げミラー24の間の距離が比較的短く選定されることになり、二軸アクチュエータ30そして光学ピックアップ20さらには光ディスク装置10が小型に構成されることになる。また、コリメータレンズ25が対物レンズ26と立上げミラー24との間に配設されていることから、支持軸32が比較的長く形成されることになり、レンズホルダー33が安定して保持され

ることになる。

【0024】さらに、コリメータレンズ25は、図5に示すように、支持軸32側の側縁が、鎖線25aで示すようにカットされており、支持軸32及びその周りに配設されたフォーカシング用コイル34、フォーカシング用ヨーク36、フォーカシング用マグネット37と干渉しないようになっている。尚、このようなカット25aは、コリメータレンズ25の光ディスク11のトラック方向の長さが十分に取れることから、トラッキングサーボ等に関して影響は殆どない。

【0025】対物レンズ26は、図3及び図4に示すように、凸レンズであって、コリメータレンズ25からの平行光を、回転駆動される光ディスク11の信号記録面の所望のトラック上に結像させる。

【0026】ここで、対物レンズ26は、異なる二種類の光ディスクに対応するように設計された二つの対物レンズ26a,26bから成り、後述のように、二軸アクチュエータ30の可動部であるレンズホルダーにより、択一的に光路中に挿入されるように、支持されている。

【0027】光検出器27は、ビームスプリッタ23を 透過した戻り光ビームに対して、受光部を有するように 構成されている。

【0028】尚、半導体レーザ素子21,グレーティング22,ビームスプリッタ23,立上げミラー24,コリメータレンズ25及び光検出器27は、二軸アクチュエータ30の固定部である二軸ベース31上に固定配置されている。

【0029】図7及び図8は、二軸アクチュエータ30の構成を示している。図7及び図8において、二軸アクチュエータ30は、図2の光学ピックアップ20にてガイド28に沿って光ディスク11の半径方向(図2矢印C方向)に移動可能に支持された光学ベース29にスキュー調整されて取り付けられた二軸ベース31と、二軸ベース31上にて光ディスク11の信号記録面に対して垂直に延びる支持軸32と、この支持軸32に対して、軸方向に移動可能に且つ軸の周りに回動可能に支持されたほぼ長円形もしくは長方形状のレンズホルダー33と、レンズホルダーの回転軸から所定距離で且つ異なる角度位置にて光軸が支持軸に平行に保持された二つの対物レンズ26a,26bと、を含んでいる。

【0030】ここで、上述した二つの対物レンズ26のうち一方の対物レンズ26aは、例えば高密度光ディスク(第2の種類の光ディスク)用の開口数NAの比較的大きい(例えばNA=0.6)レンズであって、通常の光ディスク(第1の種類の光ディスク、例えばCD)用の開口数の比較的小さい(NA=0.45)対物レンズ26bよりも大径に形成されている。

【0031】レンズホルダー33は、下半部側には、支持軸32に対して同心の円筒部101が形成されており、上半部側には光ディスク11の信号面に対して平行

な上面102cと、信号面に対して垂直な側面102 a、102bを持った平板状のフランジ部102が形成 されている。一対の対物レンズ26a、26bはレンズ ホルダー33のフランジ部102の上面102c上に配 置され、比較的小径の対物レンズ26bが、光ディスク 11の回転中心側に配設されている。レンズホルダー3 3の下半部側の円筒部101にはフォーカシング用コイ ル34が取り付けられており、上半部側のフランジ部1 02には、支持軸32に対して対称となる側面102 a、102bに一対のトラッキング用コイル35a, 3 5 bが取り付けられている。これに対して、二軸アクチ ュエータ30の二軸ベース31上には、フォーカシング 用コイル34に対して、互いに支持軸32に対して対称 的に円筒部101の外側から対向するように配設された 一対のフォーカシング用ヨーク36、36と、トラッキ ング用コイル35a, 35bに対して、それぞれ外側か ら対向するように配設されたトラッキング用ョーク3 8,38とが、半導体レーザ素子21から出射された光 ビームの光路を遮らない位置に備えられている。そし て、フォーカシング用ヨーク36、36の内側には、一 対のフォーカシング用マグネット37,37が取り付け られており、トラッキング用ヨーク38、38の内側に は一対のトラッキング用マグネット39,39が取り付 けられている。このように、レンズホルダー33のフラ ンジ部102の両端にトラッキング用コイル35a, 3 5 b を配置して、支持軸32を中心に回動する比較的長 い形状でなるレンズホルダー33のフランジ部102の 両端で等しい電磁駆動力を働かせるようにしている。こ れにより、レンズホルダー33は円滑な回動を行うこと ができる。本実施形態におけるレンズホルダー33は、 立上げミラー24が、フォーカシング用コイルに並び且 つ、フランジ部102の下に配置されるように構成され ている。

【0032】フォーカシング用コイル34は、トラッキング用コイル35a、35bと別個に、円筒部101の外周に巻き付けられており、支持軸32の周面に対して比較的近接して配設される。これにより、フォーカシング用コイル34は、導体でなる線材を水平方向に小径に巻かれて、全体に小径に形成されている。これに対応して、フォーカシング用ヨーク36及びマグネット37も、支持軸32に対して近接している。これにより、フォーカシング用コイル34は、全体に小型に構成されると共に、有効導体長を大きくすることができる。

【0033】また、トラッキング用マグネット39は、それぞれ支持軸32の軸方向の中心から左右に関して、互いに逆極性となるように、構成されている。例えば、トラッキング用マグネット39は、図9に示すように、支持軸32に関して、時計周りにS極39a,N極39bとなるように配設されている。

【0034】さらに、トラッキング用コイル35a、3

5 b は支持軸 3 2 の軸方向に対して平行となる巻線部を 有しており、この巻線部の両側には、それぞれ支持軸3 2の軸方向(トラッキング用マグネット39の着磁境界 に沿った方向) に延びる磁性体、例えば鉄片40,41 が側面102a、102bに夫々取り付けられている。 これにより、鉄片40または41の何れか一方が、トラ ッキング用マグネット39の二つの極39a, 39bの 境界39cに対向するように、吸着されることにより、 レンズホルダー33は、第一の対物レンズ26aがコリ メータレンズ25と光ディスク11の信号記録面の間の 光路中に挿入される第一の中点位置、または第二の対物 レンズ26 b が上記光路中に挿入される第二の中点位置 に、移動されるようになっている。尚、レンズホルダー 33の側面102a、102bは支持軸32に対して対 称となるように構成されており、トラッキング用コイル 35a、35b及び鉄片40、41はそれぞれ、支持軸 3 2 を中心に対称となるように側面102a、102b に配置されている。以上の構成により、一対の対物レン ズ26a、26bは選択的に半導体レーザ素子21と光 ディスク11の信号記録面の間の光路中に挿入されるこ とになる。ここで、鉄片40、41の大きさや形状を適 宜変更することにより、トラッキング用マグネット39 による吸着力を変えることができ、二軸アクチュエータ 30の一次共振周波数 f 0を適宜設定することができ る。さらに、鉄片40、41がトラッキング用マグネッ ト39に吸着されることにより、レンズホルダー33を 支持軸32の片側に押し付けるように構成し、レンズホ ルダー33と支持軸32との間の隙間から生じるがたつ きを減少させることができる。尚、図7においては、レ ンズホルダー33は、上記第一の中点位置と第二の中点 位置の中間に位置するように、示されている。

【0035】例えば対物レンズ26aが光路中に挿入されているときには、図9に示すように、一方の鉄片41が、対向するトラッキング用マグネット39の二つの磁極39a,39bの境界39cに対向する。この時、レンズホルダー33は、第一の中点位置にあって、矢印で示すように磁束が流れることにより、レンズホルダー33は、第一の中点位置に保持されることになる。ここで、トラッキング用コイル35a、35bに対して、図11に示す矢印K方向又はL方向に駆動電流が流されることにより、第一の中点位置を基準として、レンズホルダー33は支持軸32の周りに回動し(図11の矢印p、q方向)、対物レンズ26aが実質的にレンズホルダー33の回動に対する接線方向であるトラッキング方向に移動され、トラッキングが行なわれる。

【0036】ここで、トラッキング用コイル35a,35bに対して、図11の矢印し方向に通常のトラッキングサーボ時より大きな電流が流されると、図10に示すように、トラッキング用コイル35a、35bに対して、トラッキング用マグネット39からの磁界が図11の矢印

p方向に強く作用して、トラッキング用コイル35a、35bが、磁極39bに対向するように移動する。これにより、図12に示すように他方の鉄片40が、トラッキング用マグネット39の磁極39a、39bの境界39cに対向することになり、レンズホルダー33は、第二の中点位置に移動され、対物レンズ26bが光路中に挿入されることになる。

【0037】図13は、このような中点位置切り替えのための構成を示すプロック図である。図において、ディスク判別部63は、セットされた光ディスクが上述の第1の種類の光ディスクであるか、第2の種類の光ディスクであるかを判断する。光検出器27は、ディスク判別部63は、中点切り替え信号出力部65とトラッキングエラー信号演算回路62とは対物レンズの駆動部61に接続されている。この対物レンズ駆動部61はトラッキングコイル35a、35bを駆動するドライバであり、各トラッキング用コイル35a、35bに接続されている。

【0038】このトラッキングエラー信号の演算回路6 2と対物レンズ駆動部61とは、トラッキングサーボ回 路であって、図1のサーボ回路19の一部である。ディ スク判別部63は、例えば光検出器27から、その時セ ットされた光ディスクの I D読み取り結果を得て、第1 の種類の光ディスクか第2の種類の光ディスクかの判断 を行う。あるいは、ディスク判別部63は、光検出器2 7もしくは他の光検出器(図示せず)により、セットさ れた光ディスクの基板厚の差による光の反射量の違いに 基づく検出結果を得て、光ディスクの種類を判別する。 また、光検出器27は、その時セットされた光ディスク について、径方向の一定距離についてトラック本数を計 測し、その計測結果をディスク判別部63に出力する。 これに基づきディスク判別部63はディスクの判別を行 う。ディスク判別部63は、判別結果を中点切り替え信 号出力部65に出力する。

【0039】さらに、上述のようにその時セットされた 光ディスクの種類を自動的に判別しないで、ユーザが選 択部63としての操作子を選択して、その時自分がセットした光ディスクの種類に関する情報を中点切り替え信 号出力部65に出力するように構成することも可能であ る。中点切り替え信号出力部65は、光ディスクの種類 に応じて一対の対物レンズ26aと26bを切り替える ために、対物レンズ駆動部61に信号を出力する。対物 レンズ駆動部61は、所定の電流、もしくは電圧を各ト ラッキング用コイル35a、35bに印加して、上述の 対物レンズの切り替えを行う。

【0040】この場合、一対の対物レンズ26a,26 bのうち、一方の対物レンズが中点位置に対応する第一 の状態から、他方の対物レンズが中点位置に対応する第

二の状態に移動される動作に対応して、各トラッキング 用コイル35a,35bに供給される電流もしくは電圧 値は決まっている。この電流、電圧値は、トラッキング サーボを行う場合に、トラッキングエラー信号演算回路 62からの出力に基づいて対物レンズ駆動部61が各ト ラッキング用コイル35a, 35bに与える電流もしく は電圧値よりも大きい。これにより、各トラッキング用 コイル35a, 35bには、トラッキングサーボを行う トラッキングストロークより大きく動くように大きな電 流もしくは電圧値が与えられことで、中点位置の切り替 えを行うようになっている。尚、ディスク判別部63の 判別結果は、トラッキングエラー信号演算回路62にも 与えられるようになっている。これにより、トラッキン グエラー信号演算回路62は、光ディスクの種類の応じ たトラッキングエラー信号、例えば、3スポット法によ るトラッキングエラー信号と、位相比較法によるトラッ キングエラー信号のように、夫々の光ディスクに適した 検出方法を選択し、いずれかひとつを演算により求め て、対物レンズ駆動部61に与えるようになっている。

【0041】本実施形態による二軸アクチュエータを組 み込んだ光ディスク装置10は、以上のように構成され ており、次のように動作する。先づ例えば透明基板厚さ が O. 6 mmに構成された高密度光ディスク (第2の種 類の光ディスク) の再生を行なう場合には、レンズホル ダー33は、図2に示すように、第一の中点位置にあっ て、対物レンズ26aが光路中に挿入されていると共 に、レンズホルダー33に取り付けられた一方の鉄片4 1がトラッキング用マグネット39の境界39cに対向 している。ここで、光ディスク装置10のスピンドルモ ータ12が回転することにより、光ディスク11が回転 駆動される。そして、光学ピックアップ20が、ガイド 28に沿って、光ディスク11の半径方向(図2中、矢 印C方向)に移動されることにより、対物レンズ26a の光軸が、光ディスク11の所望のトラック位置まで移 動されることにより、アクセスが行なわれる。なお、本 実施形態においては、一対の対物レンズ26a、26b のうち、比較的小径な対物レンズ26bを光ディスクの 回転中心側に配置しているのでスピンドルモータ12に 対して邪魔にならず、対物レンズ26aが光ディスク1 1の中心近くまで移動することができる。

【0042】この状態にて、光学ピックアップ20にて、半導体レーザ素子21からの光ビームは、グレーディング22により3本の光ビームに分割された後、ビームスプリッタ23の反射面23aで反射され、立上げミラー24で光ディスク11に向かって反射される。さらに、光ビームは、コリメータレンズ25により平行光に変換され、対物レンズ26aを介して、光ディスク11の信号記録面に結像される。この際、対物レンズ26aによって、開口数N.A.が高密度光ディスクに対応した適宜に、例えばNA=0.6に設定されており、光ビ

ームは、光ディスク11の信号記録面に正しく結像することになる。光ディスク11からの戻り光は、再び対物レンズ26a及びコリメータレンズ25,立上げミラー24を介して、ビームスプリッタ23を透過し、光検出器27に結像する。これにより、光検出器27の検出信号に基づいて、光ディスク11の記録信号が再生される。

【0043】その際、光検出器27からの検出信号か ら、信号復調器15により、トラッキングエラー信号及 びフォーカシングエラー信号が検出され、光ディスクド ライブコントローラ14を介して、サーボ回路19が、 フォーカシング用コイル34及びトラッキング用コイル 35への駆動電流をサーボ制御する。これにより、フォ ーカシング用コイル34の駆動電流の制御によって、フ ォーカシング用コイル34に流れる電流が、フォーカシ ング用マグネット37及びフォーカシング用ヨーク36 による磁界と作用することにより、レンズホルダー33 が、支持軸32に沿ってフォーカシング方向に移動調整 され、フォーカシングが行なわれる。また、トラッキン グ用コイル35a, 35bの図11における矢印K及び 矢印L方向の駆動電流の制御によって流れる電流が、ト ラッキング用マグネット39及びトラッキング用ョーク 38による磁界と作用することにより、レンズホルダー 33が、第一の中点位置を基準として、支持軸32の周 りに回動調整され、対物レンズ26aがトラッキング方 向に移動調整されて、トラッキングが行なわれる。

【0044】次に、例えば透明基板厚さが1.2mmに 構成された通常の光ディスク (第1の種類の光ディス ク、例えばCD)の再生を行なう場合には、トラッキン グ用コイル35a、35bに、図11の矢印L方向にトラ ッキングサーボを行うトラッキングストロークより大き く動くように大きな電流もしくは電圧値が与えられこと により、上述のように、レンズホルダー33に取り付け られた他方の鉄片40が、トラッキング用コイル39の 境界39cに対向するように、レンズホルダー33が、 支持軸32の周りに回動され、第二の中点位置に移動さ れる。これにより、対物レンズ26bが光路中に挿入さ れる。尚、再生しようとする光ディスクの判別は、光デ ィスクのIDの読み取りや、基板厚の差による反射光量 の検出等により行なわれることにより、上記対物レンズ の切換えが行われるが、手動によるスイッチ操作によっ て、対物レンズの切替が行なわれてもよいことは明らか である。ここで、同様にして、光ディスク装置10のス ピンドルモータ12が回転して、光ディスク11が回転 駆動される。そして、光学ピックアップ20が、ガイド 28に沿って、光ディスク11の半径方向に移動される ことにより、対物レンズ26bの光軸が、光ディスク1 1の所望のトラック位置まで移動されることにより、ア クセスが行なわれる。

【0045】この状態にて、光学ピックアップ20に

て、半導体レーザ素子21からの光ビームは、グレーティング22により3本の光ビームに分割された後、ビームスプリッタ23の反射面23aで反射され、立上げきラー24で光ディスク11に向かって反射される。さらに、光ビームは、コリメータレンズ25により平行光に変換され、対物レンズ26bを介して、光ディスク11の信号記録面に結像される。この際、対物レンズ26bによって、開口数が通常の光ディスクに対応した適宜に、例えばNA=0.45に設定されており、光ビームは、光ディスク11の信号記録面に正しく結像することになる。光ディスク11からの戻り光は、再び対物レンズ26b及びコリメータレンズ25,立上げミラー24を介して、ビームスプリッタ23を透過し、光検出器27に結像する。これにより、光検出器27の検出信号に基づいて、光ディスク11の記録信号が再生される。

【0046】その際、光検出器27からの検出信号か ら、信号復調器15により、トラッキングエラー信号及 びフォーカシングエラー信号が検出され、光ディスクド ライブコントローラ14を介して、サーボ回路19が、 フォーカシング用コイル34及びトラッキング用コイル 35a, 35bへの駆動電流をサーボ制御する。これに より、フォーカシング用コイル34の駆動電流の制御に よって、フォーカシング用コイル34に流れる電流が、 フォーカシング用マグネット37及びフォーカシング用 ヨーク36による磁界と作用することにより、レンズホ ルダー33が、支持軸32に沿ってフォーカシング方向 に移動調整され、フォーカシングが行なわれる。また、 トラッキング用コイル35a, 35bの図12における 矢印Mび矢印N方向の駆動電流の制御によって流れる電 流が、トラッキング用マグネット39及びトラッキング 用ヨーク38による磁界と作用することにより、レンズ ホルダー33が、第二の中点位置を基準として、支持軸 32の周りに回動調整され、対物レンズ26aが実質的 に接線方向であるトラッキング方向に移動調整されて、 トラッキングが行なわれる。ここで、再びレンズホルダ 一33を第二の中点位置から第一の中点位置へ移動する 場合には、トラッキング用コイル35a、35bに、ト ラッキングサーボを行うトラッキングストロークより大 きく動くように大きな電流もしくは電圧値を図12の矢 印m方向に与える。このことにより、トラッキング用コ イル35a, 35bに流れる電流が、トラッキング用マ グネット39及びトラッキング用ヨーク38による磁界 に対して強く作用され、レンズホルダー33に取り付け られた一方の鉄片41が、トラッキング用コイル39の 境界39 cに対向するように、レンズホルダー33が、 支持軸32の周りに回動され、第一の中点位置に移動さ れる。これにより、対物レンズ26aが光路中に挿入さ

【0047】このように、上述の実施形態では、二軸アクチュエータのレンズホルダーが支持軸の周りに回動さ

れることにより、複数個の対物レンズのうち、一つの対物レンズが光路中に挿入されて、信号再生しようとする光ディスクに対応した対物レンズが使用される。これにより、光源からの光ビームが上記対物レンズを介して光ディスクの信号記録面に対して正しく結像されるので、光ディスクの信号記録面からの戻り光が、光検出器に入射することによって、複数の異なる形式の光ディスクに関して、最適な信号再生が行われることになる。

【0048】さらに、各対物レンズの光路中への挿入動作は、レンズホルダーに設けられた一対のトラッキング用コイルと固定配置されたトラッキング用マグネットの相互作用によって、レンズホルダーが支持軸の周りに回動されることにより、実現されるので、簡単な構成により、低コストで、再生しようとする光ディスクの形式に対応した対物レンズの切替が可能となる。また、上記実施形態による光学ピックアップ装置は、レンズホルダー33を、立上げミラー24が、フォーカシング用コイルに並び且つ、フランジ部102の下に配置されるように構成したために、ピックアップ自体の薄型化を実現することができる。

【0049】尚、上記実施形態による光ディスク装置10及び二軸アクチュエータ30においては、トラッキング用マグネット39の磁極39aがS極、磁極39bがN極に設定されているが、逆極性であってもよい。この場合、トラッキング用コイル35a、35bに流す電流の向きを逆にすれば、同様に、レンズホルダー33は、第一の中点位置及び第二の中点位置で、それぞれトラッキングが行われることになる。また、上記実施形態による光ディスク装置10及び二軸アクチュエータ30においては、レンズホルダー33に、二つの対物レンズ26a、26bが保持されているが、これに限らず、三つ以上の対物レンズが保持されていて、トラッキング用コイル35とトラッキング用マグネット39の相互作用によって、各対物レンズが選択的に光路中に挿入されるようにしてもよいことは明らかである。

#### [0050]

【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、簡単な構成により、何れの方式の光ディスクであっても、 対応する対物レンズに切換えることによって、光ディスクの再生を正しく行うことができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による二軸アクチュエータを組み込んだ 光ディスク装置の一実施形態の全体構成を示すブロック 図である。

【図2】図1の光ディスク装置における光学ピックアップの構成を示す平面図である。

【図3】図2の光学ピックアップにおける半導体レーザ素子から立上げミラー, コリメータレンズそして対物レンズに至る光路に沿って見た縦断面図である。

【図4】図2の光学ピックアップにおける二軸アクチュ

エータの断面図である。

【図5】図2の光学ピックアップにおける光学系を示す 平面図である。

【図6】図2の光学ピックアップにおける光学系を示す側面図である。

【図7】図2の光学ピックアップにおける二軸アクチュ エータの斜視図である。

【図8】図7の二軸アクチュエータの分解斜視図である。

【図9】図7の二軸アクチュエータにおけるレンズホルダーの第一の中点位置における磁気回路を示す概略平面図である。

【図10】図7の二軸アクチュエータにおけるレンズホルダーの第一の中点位置から第二の中点位置への移動時の状態を示す概略平面図である。

【図11】二軸アクチュエータにおけるレンズホルダー の第一の中点位置における側面図である。

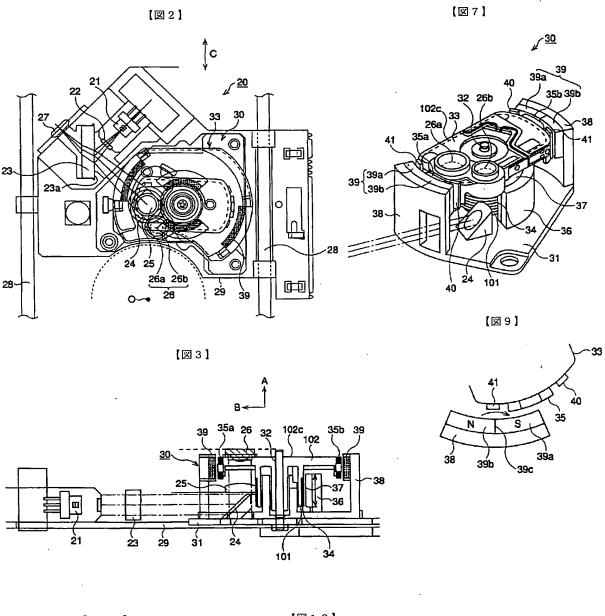
【図12】二軸アクチュエータにおけるレンズホルダー の第二の中点位置における側面図である。

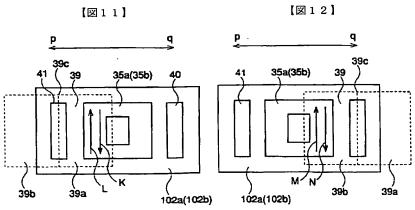
【図13】図7の二軸アクチュエータにおけるレンズホルダーの中点位置切り替えのための電気的構成を示すブ

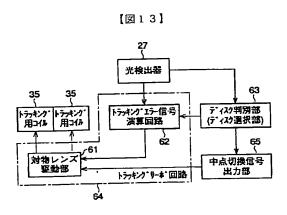
ロック図である。

#### 【符号の簡単な説明】

10・・・光ディスク装置、11・・・光ディスク、1 2・・・スピンドルモータ、13・・・光学ピックアッ プ、14・・・光ディスクドライブコントローラ、15 ・・・信号復調器、16・・・エラーコレクション回 路、17・・・インターフェイス、18・・・ヘッドア クセス制御部、20・・・光学ピックアップ、21・・ ・半導体レーザ素子、22・・・グレーティング、23 ・・・ビームスプリッタ、24・・・立上げミラー、2 5 · · · コリメータレンズ、26, 26a, 26b · · ・対物レンズ、27・・・光検出器、28・・・ガイ ド、29・・・光学ベース、30・・・二軸アクチュエ ータ、31・・・二軸ベース、32・・・支持軸、33 ・・・レンズホルダー、34・・・フォーカシング用コ イル、35・・・トラッキング用コイル、36・・・フ オーカシング用ヨーク、37・・・フォーカシング用マ グネット、38・・・トラッキング用ョーク、39・・ ・トラッキング用マグネット、39a, 39b・・・磁 極、40、41・・・鉄片、101・・・円筒部、10 2・・・フランジ部。







フロントページの続き

(72) 発明者 菅原 豊 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番35号 ソニ 一株式会社内